

四楕円鏡型浮遊帯域溶融装置

型式： FZ-T-12000-X-VII-VPM-MII-PC



Crystal Systems Corp.

株式会社クリスタルシステム

〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町 9633 番地 1
TEL 0551-36-5271 FAX:0551-36-5273
<http://www.crystalsys.co.jp> e-mail: csc@crystalsys.co.jp

仕様の概要（詳細は弊社担当者にお問い合わせ下さい）

| | | | | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------|-----|
| 型式 | FZ-T-12000-X-VII-VPM-MII-PC | | | |
| ランプ種類 | クセノン | | | |
| ランプ、ミラー個数*1 | 4 個 | | | |
| 雰囲気制御圧力 | | | | |
| 最高到達圧力 | 0.95MPa | | | |
| 最高到達真空度 | 5×10^{-5} Torr (6.7×10^{-3} Pa) | | | |
| シャフトシール方式 | 磁性流体 | | | |
| 最高到達温度 () | 3,000 | | | |
| 常用使用温度 () | 2,800 | | | |
| 標準具備ランプ (ランプは 4 本一組) | 3,000W | | | |
| 出力電圧変動 | 入力変動 $\pm 10\%$ に対して $\pm 0.4\%$ 以下 | | | |
| 用 力 | 電 力 | 三相 200V,100A | | |
| | 冷却水 | 5L/min | | |
| 寸 法 (mm) | 装置 | 本 体 | 制 御 盤 | 電 源 |
| | 幅 | 1,060 | 600 | 800 |
| | 奥行 | 860 | 760 | 700 |
| | 高さ | 約 2,855 | 約 1,700 (Gax Box 含む) | |

注．上記仕様は断り無く変更することがあります。 随時、営業担当者にお問い合わせ下さい。